

第25回研究会

日 時 : 平成20年7月5日 (土) 13:30~17:00

会 場 : **【!!会場は京都・今出川です。ご注意下さい!!】**

会場: 同志社大学 寒梅館 2F 208室

(詳細地図: http://www.doshisha.ac.jp/access/ima_access.html)

京都市営地下鉄今出川駅2番出口を出て、北へ徒歩1分

Tel. 075-251-3199)

プログラム

1. 講演 13:30~17:00

(1) レーザによる SiC 表面への微細周期構造の形成とその摩擦特性

キャノンマシナリー (株)

川原 公介 氏

二宮 孝文 氏

沢田 博司 氏

(2) 中性子反射率法による DLC 膜/潤滑油界面の構造解析

同志社大学

平山 朋子 氏

(3) 壁面でのスリップを考慮した潤滑理論とその例題

関西大学

森 淳暢 氏

— 総合討論

2. 技術交流会